-

**このファイルは、S2型課題の項目IIIの書式です
This file is the format for Item III of the type S2 category**

**この留意事項の内容を十分に確認し、課題申請書の作成・提出時にはこのテキストボックスごと削除してください**

Please carefully review the contents of these notes and delete this text box when creating and submitting your application.

* 項目IIIと項目IVのページ数の合計は、図を含めて最大10ページ程度で記述してください。
Please describe Items III and IV together within a total of approximately 10 pages, including figures and tables.
* 複数分科・手法の課題については、各分科・手法の審査が問題無く行えるように、各手法について詳細に記述してください。
For projects involving multiple sub-fields or methods, please describe each method in detail so that each sub-field or method can be reviewed without any issues.
* レフェリーには、PDFファイルがそのまま送付されます。文字の大きさ・レイアウトなど読みやすさに留意して作成してください。
The PDF file will be sent to the referees as is. Please create the document with consideration for readability, such as font size and layout.
* 研究の背景などを説明するための引用文献等はIIIもしくは IVに記述してください。（VIには研究グループによる成果・論文のみを記してください）

References for explaining the background of the research, etc., should be described in Sections III or IV. (In Section VI, please list only the achievements and papers of the research group.)

* 申請書の作成に当たっては、下記を必ず確認してください
Please be sure to check the following when preparing your application form.

**放射光共同利用実験課題公募要項**[**https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/**](https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/) **Proposal Application Guidelines using the Photon Factory**
<https://www2.kek.jp/imss/pf/eng/use/proposal/>
 **課題申請書の作成について**[**https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/guide.html**](https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/guide.html)
**Preparation of Proposal Application Form**
<https://www2.kek.jp/imss/pf/eng/use/proposal/guide.html>

**このテキストボックスは提出時削除
Please delete this text box when submitting your application.**